

平成30年度 Nanotech CUPAL KEK N.I.P.コース募集スケジュール

アライアンス内育成対象者として受講する方は申請書をご提出ください。

H30.12.3

コース番号	コース名	募集人数	実施期間	申請書提出期限
FY2018_KE001	放射光利用技術入門コース（第7回 X線イメージング）	10	平成30年6月12日-14日	3月23日
	放射光利用技術入門コース（第8回 XAFS）	10	平成31年3月上旬	1月31日（見込）
FY2018_KE002	放射光分析技術上級コース	3	随時	

申し込み・問合せ : KEK kek-cupal@pfiqst.kek.jp

アライアンス構成機関

産業技術総合研究所、物質・材料研究機構、高エネルギー加速器研究機構、筑波大学、京都大学、北海道大学、東京大学、東京工業大学、東京理科大学、早稲田大学、京都工芸繊維大学、大阪大学、神戸大学、立命館大学及び同志社大学

アライアンス内育成対象者の応募要件

アライアンス構成機関に所属する博士号取得後10年以内または同等程度の研究経歴を有する若手研究者、博士課程（後期）学生